

**Antrag
auf Zulassung zum Studium im Immaterialgüterrecht und Medienrecht an der Humboldt-
Universität zu Berlin**

(bis zum 31. Juli 2020 einzureichen)

Ich bewerbe mich um Zulassung

ab Wintersemester 2020/21

- zum LL.M.-Studiengang Immaterialgüterrecht und Medienrecht (vier Semester)
- zum weiterbildenden Zertifikatskurs für den Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz (nur 1. Semester)

ab Sommersemester 2021

- zum weiterbildenden Zertifikatskurs für den Fachanwalt Urheber- und Medienrecht (nur 2. Semester)

1. Name, Vorname:

.....

2. Geburtsdatum, Geburtsort:

.....

3. Staatsangehörigkeit:

.....

4. Postanschrift:

.....

.....

E-Mail:

.....

Telefon:

.....

5. Akademische Grade:

.....

6. Ich habe folgenden Hochschulabschluss:

.....

7. Ich habe ein Studium der Rechtswissenschaft abgeschlossen:

ja / nein

8. Bezeichnung der Universität/Hochschule etc.:

.....

9. Bezeichnung des Studienabschlusses (Staatsprüfung, Doktorat, Patentanwaltsausbildung etc.):

.....

10. Ich bin zugelassen als

Rechtsanwalt

Patentanwalt

11.a) Derzeitige berufliche Tätigkeit

.....

11.b) Berufserfahrung (Art und Dauer):

.....

12. Ich verfüge über folgende Sprachkenntnisse (bitte Nachweise beifügen):

Muttersprache:

.....

1. Fremdsprache:

.....

2. Fremdsprache:

.....



Hinweis: Im 3. Semester können Lehrveranstaltungen teilweise auch auf Englisch abgehalten werden.

13. Ich füge weiterhin folgende Unterlagen bei:

a) Lebenslauf

b) Examenszeugnisse und/oder Nachweise über andere Studienleistungen

c) Beurteilungen, Empfehlungsschreiben u.ä.

14. Abschlüsse als Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht oder als Patentanwalt können nach Entscheidung durch den Prüfungsausschuss zu einer Befreiung von den einschlägigen Lehrveranstaltungen führen.

Ich möchte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Ich bin Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

Patentanwalt

.....
Ort, Datum, Unterschrift